Acquisition d’une machine de dépôt assisté par plasma généré par induction et son installation au réseau de gaz de l’IETR et acquisition d’un spectrophotomètre et d’une chaine de métasurfaces intelligentes reconfigurables(CPER CyMoCod Phase 4B)

**Il est porté à la connaissance des CANDIDATS que le projet scientifique objet du present appel d’offres est soumis à délai contraint, et par voie de consequence au respect strict des engagements.**

**LOT N° …………** *(à completer par le candidat, Renseigner une annexe par lot)*

**A- Conditions maximales de délais de livraison fixées par la personne publique**

**A compter de la notification, l’ensemble des équipements doit être impérativement livré dans le délai maximum indiqué au CCTP pour le lot indiqué ci-dessus à compter de la demande explicite ("livraison sur ordre") du personnel de la plateforme (selon la disponibilité des locaux) - (CF. précisions au C.C.T.P.).**

**B- Engagement contractuel en délais de livraison du candidat**

*Merci d’indiquer précisément votre délai de livraison (****une annexe descriptive pourra être jointe****) :*

Je m’engage pour un délai de livraison maximum de : …………… semaines

Nom et Prénom de la personne habilitée à engager la société : ……………

DATE :

SIGNATURE & CACHET DE LA SOCIETE :